

Rozkład zajęć - rok akademicki 2023/2024

Semestr VI

PONIEDZIAŁEK / Monday

Grupa godz.	MXUSM-161	MXIFO-161	MTIFO-161	IPAUT-161	IIPM-161	MTMKM-161	MTMIN-161	IPIROB-161	MTESP-161	MTTMU-161
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	MCR Lecture 146 GM	INOP2 Lab. 504 GM	KUO w. + p. s. 517, 513	SCR lab. II poł. sem. s. 140	TMP-1 lab. s. 412 PNPZ lab. ½ gr. II poł. sem. s. 703	ABI w. + l. + p. s. 603, 609, 620	NTK l. + p. s. 129	AKE w. + lab. s. 16	WSP lab. II poł. sem. s. ???	TOM w. + lab. s. 716
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰				IPP w. s. 140	PNPZ w. + l. s. 703					
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	SEMD Lecture 146 GM		PPD L + T 522 GM	TEL w. s. 517	SPD w. godz. 12-14 I poł. sem. s. 16 RBT lab. godz. 12-15 II poł. sem. s. 50	SPD w. I poł. sem. s. 16 PJC proj. ½ gr. II poł. sem. s. 419	TMP-1 lab. gr. s. 412	PW/NIZI w. + p. s. 137	SPD w. I poł. sem. s. 16	ETP w. I poł. sem. s. 206 PW2\SMWM w. II poł. sem. s. 206
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰		DEM Lect. + Lab. + Proj. 146 GM								
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰		14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰	16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰	17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰	18 ¹⁵ - 19 ⁰⁰	19 ¹⁵ - 20 ⁰⁰	20 ¹⁵ - 21 ⁰⁰	21 ¹⁵ - 22 ⁰⁰
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰		MDPD Lecture 517 GM								
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	DEM Lect. + Lab. + Proj. 146 GM		LTEC Lab. 504 GM	BEM w. + pro. s. 517	WMA w. + lab. s. 16	TRB w. s. 603	UPTE w. + lab. sem. s. 244	PW1/ WMA w. I poł. sem. s. 16 PJC proj. ½ gr. II poł. sem. s. 419	SPWT w. s. 206 lab. s. 34	TMP1 lab. ½ gr. s. 412 PW1/ PSAV lab. ½ gr. s. 242
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰		MDPD Lecture 517 GM								
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰	MDPD Lecture 517 GM		PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIAŁOWE: 1. PROTOTYPOWANIE PROCESÓW OBRÓBCZYCH (W + L), s. 137 2. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH (W+L), s. 16 3. WPROWADZENIE DO UNITY I PROJEKTOWANIA GIER VR (P), s. 419 4. METODY I MODELE EKSPORACJI DANYCH (P), s. 703							
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰		MDPD Lecture 517 GM	PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIAŁOWE: 1. PROTOTYPOWANIE PROCESÓW OBRÓBCZYCH (W + L), s. 137 2. PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH (W+L), s. 16 3. WPROWADZENIE DO UNITY I PROJEKTOWANIA GIER VR (P), s. 419 4. METODY I MODELE EKSPORACJI DANYCH (P), s. 703							

Rozkład zajęć - rok akademicki 2023/2024

Semestr VI

WTOREK / Tuesday										
Grupa godz.	MXUSM- 161	MXIFO-161	MTIFO-161	IPAUT-161	IPIP-161	MTMKM- 161	MTMIN-161	IPROB-161	MTESP-161	MTTMU- 161
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰				SCR w. + lab. s. 16	TMP-1 w. I poł. sem. s. 11 WMA lab. II poł. sem. s. 703	TMP-1 w. I poł. sem. s. 11		SCR w. + lab. s. 16	TMP-1 w. I poł. sem. s. 11	TMP-1 w. I poł. sem. s. 11
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰		DOS L + P 513 GM		RBT w. I poł. sem. s. 16	PW/RBT w. I poł. sem. s. 16 PSB pro. II poł. sem. s. 420	PUM proj. s. 603, 609, 620	TMP1/ TMP2 lab. ½ gr. s. 412	RBT w. I poł. sem. s. 16 SPD lab. II poł. sem. s. 347	ETP lab. II poł. sem. s. 250	PRMF lab. s. 242
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	LVI Tutorial 140 GM				SPD lab. II poł. sem. s. 347					
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰										
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰		IDS L + Lab. 140 GM	LTEC Lecture 522 GM	PW1- TEŚ/TEL lab. s. 504	PJC w. s. 16 lab. 419 SPD lab. II poł. sem. s. 347	SAU lab. II poł. sem. godz. 11-14 s. 308, 310, PJC w. I poł. sem. s. 16	PTM w. + proj. s. 603, 609, 620	MEL w. s. 244	PJC wyk. s. 16 lab. s. 419	MFM w. s. 146
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰										
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	EMTRL lab. 334 GM		PW1-TEŚ, TEL lab. s. 504	SAU w. I poł. sem. s. 16 PJC proj. II poł. sem. s. 419	SAU w. s. 16	WZUP w. + proj. s. 603, 609, 620	MNUE w. + l. s. 244	SCR lab. II poł. sem. s. 519 WMA lab. II poł. sem. s. 344	TMP-1 /SMWM lab. ½ gr s. 412	PRZF w. s. 146 lab. s. 242
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰										
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰			PRZEDMIOTY EKONOMICZNE I HUMANISTYCZNE: 1. ROZWÓJ MYŚLENIA TWÓRCZEGO, s. 140 2. SZTUKA MYŚLENIA I UCZENIA SIĘ, s. 16 3. FINANSE PERSONALNE, s. 206 4. WIELCY MYŚLICIELE - OD PLATONA DO LEMA, s. 703 5. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW, s. 336 (3-15 tyg. zajęć) 6. PRAWO PODATKOWE PRZEDSIĘBIORCÓW, s. 522 (3-15 tyg. zajęć)							
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰										

Rozkład zajęć - rok akademicki 2023/2024

Semestr VI

ŚRODA / Wednesday										
Grupa godz.	MXUSM-161	MXIFO-161	MTIFO-161	IPAUT-161	IPIPM-161	MTMKM-161	MTMIN-161	IPROB-161	MTESP-161	MTTMU-161
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	ANSYS L. + Pro. s. 419 GM		BEM pro. s. 517				TMP1/ TMP2 lab. ½ gr. s. 412			UMD-1 UMD-2 w. + p. s. 603 s. 626
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰										
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	MCR Lab. 412 GM		IPS1 proj. s. 513		PW/RBT lab. od 6 tyg. s. 50	ABI w. + l. + p. s. 146, 609, 620 SPU lab. 5 ostatnich tyg. s. 609, 620	MEL lab. 10-13 s. ???	AKP, SPD lab. 1/2 gr. II poł. sem. s. 347		IPS1 w. + p. s. 513 s. 16
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰										
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	SEMD Lab. + Pro. 334 GM	MDPD Lecture 517 GM	IPS1 w. s. 16	RBT lab. godz. 11-15 II poł. sem. s. 50 PW2/ SCADA w. 12-15 s. 244 lab. 12-14 s. 308	TMP-1 lab. s. 412	SPU lab. 5 ostatnich tyg. s. 609, 620	NTK w. 11-14 s. 206	RBT lab. 1/2 gr. godz. 11-14 II poł. sem. s. 50		IPS1 w. + p. s. 513 s. 16
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰										
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	MDE L + Lab. 522 GM	PPD Pro. 513 GM	PW1-TEŚ w. s. 517	SPD lab. II poł. sem. s. 347	SPU lab. 5 ostatnich tyg. s. 609, 620	MMP w. + lab. s. 206, 205 MNUE lab. II poł. sem. s. ???	PW1/WMA lab. 1/2 gr. II poł. sem. s. 344		PW1/PSAV w. s. 207 PRMF lab. s. 242	
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰										
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰				<p>PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIAŁOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PYTHON W PRZETWARZANIU OBRAZU (W+L), s. 308A 2. PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW (W+L), s. 703 3. KOMPUTEROWE STEROWANIE PROCESAMI (L+P), s. 336 4. PROTOTYPOWANIE PROCESÓW OBRÓBCZYCH (L), s. 137 5. METODY I MODELE EKSPORACJI DANYCH (W+P), s. 16 <p>PRZEDMIOTY EKONOMICZNE I HUMANISTYCZNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW, s. 244 (1-2 tyg. zajęć) 2. PRAWO PODATKOWE PRZEDSIĘBIORCÓW, s. 519 (1-2 tyg. zajęć) 						

Rozkład zajęć - rok akademicki 2023/2024 Semestr VI

PIĄTEK / Friday

Grupa godz.	MXUSM-161	MXIFO-161	MTIFO-161	IPAUT-161	IPIP-161	MTMKM-161	MTMIN-161	IPROB-161	MTESP-161	MTTMU-161
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰			TSO w. + proj. godz. 8-10 1/2 grupy s. 517	SAU lab. s. 308, 310, 314	SAU lab. s. 308, 310, 314			ZBR w. + proj. s. 16	TMP-1 /SMWM lab. ½ gr s. 412	IPS1 proj. s. 513
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰						OI2 lab. 1/2 grupy godz. 8-11 s. 504				
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	SMD Lab. 609, 620 GM		OI2 lab. 1/2 gr s. 504	PW2/ SCADA lab. 1/2 gr. s. 419	PSBD pro. godz. 12-14 II poł. sem. s. 420			EFR w. + lab. s. 16	WSP w. godz. 10-12 I poł. sem. s. 207	PRZF lab. s. 242
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰								ZBR proj. II poł. sem. s. 146		
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰									PW2/UPM w. + lab. s. 603	MSBP lab. II poł. sem. s. 205, 225
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰								PW/RBT lab. godz. 12-15 od 6 tyg. s. 50		
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰								PW2/UPM lab. 1/2 gr. II poł. sem. s. 603		
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰										

GE - zajęcia odbywają się w gmachu Elektroniki,
GM - zajęcia odbywają się w gmachu Mechatroniki,

	Tryb zdalny (remote)
	Zdalny mieszany (remote hybrid)
	Stacjonarny mieszany (face-to-face hybrid)
	Stacjonarny (in line)

Rozkład zajęć - rok akademicki 2023/2024

Semestr VI

Przyjęte skróty:

ABI	- Aparatura biomechaniczna	PNPZ	- Programowanie niskopoziomowe
ABM	- Akceleratory biomedyczne	POW6	- Przedmioty obieralne Wydziałowe
ACFM	- ANSYS Computational Fluid Mechanics	PPD	- Programming of Photonics Devices
AKE	- Aktuatoryka elektryczna	PPNiT	- Podstawy prezentacji nauki i techniki
AKP	- Aktuatoryka pneumatyczna	PRD	- Podstawy realizacji dźwięku
ANP	- Analiza niepewności pomiaru	PRM	- Propedeutyka medycyny
ANSYS	- Ansys	PRMF	- Podstawy realizacji montażu filmowego
AUP	- Automatyka przemysłowa	PRP	- Pracownia problemowa
BEM	- Budowa i eksploatacja urządzeń mech.	PRZF	- Podstawy realizacji zdjęć filmowych
BIOME	- Biomechanika inżynierska	PSBD	- Podstawy systemów baz danych
BIT	- Biometryczna identyfikacja tożsamości	PSW	- Pracowania systemów współrzędnościowych
BMI	- Biomechanika inżynierska	PUM	- Projektowanie urządzeń mechatronicznych
CPOB	- Cyfrowe przetwarzanie obrazów	PZE	- Projektowanie zespołów elektronicznych
DEM	- Design of electronic modules	RAD	- Radiologia
DOS	- Design of Optical Systems	RBT	- Robotronika
EAM1	- Elektroniczna aparatura medyczna I	SAU	- Systemy automatyki
EAPP	- Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej	SCADA	- Systemy SCADA
EFR	- Efektory robotów	SCR	- Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemysłowych
EMTRL	- Electric metrology	SEMD	- Sensors and Measuring devices
ETB	- Etyka biznesu	SMD	- Simulations in mechatronic design
ETP	- Elektroniczne techniki pomiarowe	SNB	- Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej,
IAP	- Inteligentna aparatura pomiarowa	SPD	- Sterowanie procesami dyskretnymi
IDS	- Industrial Diagnostic Systems	SPTW	- Sensory i przetworniki wielkości termodynamicznych
IMPLA	- Implanty i sztuczne narzędzia,	SPU	- Symulacja w projektowaniu urządzeń precyzyjnych
INOD	- Inżynieria odwrotna	SPUP	- Sieci przemysłowe i inteligentne urządzenia polowe
INOP2	- Instrumental Optics II	SRP	- Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemysłowe
IPP	- Inżynieria procesów przemysłowych	TEL	- Technika laserowa
IPS1	- Integracja programowa systemach multimedialnych 1	TETOM	- Techniki tomograficzne
IPS2	- Integracja programowa systemach multimedialnych 2	TMM	- Theory of Machines and Mechanism
KSP	- Komputerowe sterowanie procesami	TMP1	- Technika mikroprocesorowa 1
KUO	- Konstrukcja układów optycznych	TMP2	- Technika mikroprocesorowa II
KUOM	- Konstrukcja Urządzeń Optomechanicznych	TOD	- Technology of Optoelectronics Devices
LABV	- Akwizycja i przetwarzanie danych z wykorzystaniem LabVIEW,	TOM	- Technika oświetleniowa w multimedialach
LTEC	- Laser Techniques	TRB	- Trybologia i mikrotrybologia
LUP	- Logiczne układy programowalne	TSO	- Technologia sprzętu optoelektronicznego
LVI	- LabView	TTV1	- Technika telewizyjna 1
MATLA	- Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie	TUD	- Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej
MCN	- Mechanics	TUDM	- Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej,
MCR	- Microcontrollers	UMD1	- Urządzenia multimedialne I
MDE	- Multimedia devices	UMD2	- Urządzenia multimedialne II
MDPD	- Mechanical Design of Photonic Devices	UPM	- Urządzenia produkcyjne mechatroniki
MEL	- Materiały elektroniczne	UPTE	- Urządzenia i procesy technologiczne elektroniki
MEMS	- MEMS	UTE	- Urządzenia technologiczne elektroniki
MFM	- Materiały funkcjonalne w sensorach mechatronicznych	UWA	- Urządzenia wykonawcze automatyki
MiRP	- Maszyny i roboty pomiarowe	WF	- Wychowanie Fizyczne
MMP	- Mikro- i makrogeometria powierzchni	WMA	- Widzenie maszynowe
MNTC	- Manufacturing Technology 2	WSP	- Współrzędnościowe systemy pomiarowe,
MNUE	- Mikro- i nanoukłady elektroniczne	WZP	- Wybrane zagadnienia wzornictwa przemysłowego
MPUM	- Metodyka projektowania urządzeń mechatronicznych	ZBR	- Zasady budowy robotów
MSBP	- Metody statystyczne w badaniach przemysłowych	ZSZ	- Zrozumieć sztukę
MSTC	- Microsystems Technology		
MTP	- Metrologia przepływów		
NAN	- Nanotechnologies and Nanomaterials		
NBM	- Nieniszczące badania materiałów		
NES	- Przedmioty ekonomiczno-społeczne,		
NIZI	- Narzędzia informatyczne w Zastosowaniach inżynierskich		
NTK	- Niekonwencjonalne techniki kształtowania		
OI2	- Optyka instrumentalna II		
PHE	- Przedmioty ekonomiczne i humanistyczne		
PIDOM	- Podstawy inżynierii diagnostyki obrazowej w medycynie		
PJC	- Programowanie w języku C++		
PMOM	- Podstawy modelowania w medycynie		
PNM	- Pneumatronika		